

令和2年度 中小企業技術者研修 <化学分析技術> 日程

2020/7/1

| 回数 | 月日 | 班 | 時間数 | 午前 (9:30~12:30) | | 午後 (13:30~16:30) | |
|----|-----------------------|------|-----|-----------------|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | 科目 | 会場 | 科目 | 会場 |
| 1 | 11/13 (金) | A, B | 3 | | | 開講式 (13:20~13:30) | |
| | | | | | 化学の基礎 | 第1研修室 表面技術研究室 山口浩一 | |
| 2 | 11/20 11/27 (金) | A | 6 | 吸光光度分析 | 第1研修室 表面技術研究室 松村大植 | 吸光光度分析 | 研究棟5F (R505) 表面技術研究室 松村大植 環境・有機材料研究室 柴田信行 |
| | | B | | | | | |
| 3 | 11/20 11/27 (金) | B | 6 | ICP発光分光分析 | 第2研修室 金属材料研究室 大橋芳明 | ICP発光分光分析 | 研究棟5F (R513) 分光測定室 金属材料研究室 大橋芳明 |
| | | A | | | | | |
| 4 | 12/4 12/11 (金) | A | 6 | イオンクロマトグラフィー | 第1研修室 表面技術研究室 岸川允幸 | イオンクロマトグラフィー | 研究棟5F (R505) 表面技術研究室 岸川允幸 |
| | | B | | | | | |
| 5 | 12/4 12/11 (金) | B | 6 | 走査電子顕微鏡 | 第2研修室 表面技術研究室 浅野成宏 | 走査電子顕微鏡 | 研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室 表面技術研究室 浅野成宏 |
| | | A | | | | | |
| 6 | 12/18 12/25 (金) | A | 6 | X線回折 | 第1研修室 環境・有機材料研究室 木下武彦 | X線回折 | 研究棟4F (R414) X線測定室 環境・有機材料研究室 木下武彦 表面技術研究室 岸川允幸 |
| | | B | | | | | |
| 7 | 12/18 12/25 (金) | B | 6 | EPMAによる局所分析 | 第2研修室 支援総括室 松本宏紀 | EPMAによる局所分析 | 研究棟2F (R214) 電子顕微鏡室 表面技術研究室 浅野成宏 |
| | | A | | | | | |
| 8 | 1/8 1/15 (金) | A | 6 | 熱分析 | 第1研修室 表面技術研究室 川瀬聡 | 熱分析 | 研究棟4F (R412) 無機材料測定室 表面技術研究室 川瀬聡 |
| | | B | | | | | |
| 9 | 1/8 1/15 (金) | B | 6 | 蛍光X線分析 | 第2研修室 環境・有機材料研究室 柴田信行 | 蛍光X線分析 | 研究棟4F (R414) 研究棟4F (R408) 環境・有機材料研究室 柴田信行 表面技術研究室 松村大植 |
| | | A | | | | | |
| 10 | 1/22 1/29 (金) | A | 6 | 有機定性分析 | 第1研修室 環境・有機材料研究室 林朋子 | 有機定性分析 | 研究棟3F (R314) 研究棟4F (R412) 環境・有機材料研究室 林朋子 表面技術研究室 中野万敬 |
| | | B | | | | | |
| 11 | 1/22 1/29 (金) | B | 6 | ESCA | 第2研修室 金属材料研究室 岡東寿明 | ESCA | 研究棟4F (R413) X線測定室 金属材料研究室 岡東寿明 表面技術研究室 川瀬聡 |
| | | A | | | | | |
| 12 | 2/5 (金) | A, B | 6 | 有機分析概説 | 第1研修室 表面技術研究室 中野万敬 | 無機分析概説 | 第1研修室 信頼性評価研究室 小野さとみ |
| | | | | | | 修了式 (16:30~) | |